

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 11

12 июня 1990 г.

11; 12

© 1990

ИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  
*Y-Ba-Cu-O* КЕРАМИКИ

М.В. Гомоюнова, А.К. Григорьев,  
И.И. Пронин, А.Е. Роднянский

После открытия ВТСП были предложены разные модели явления, однако до настоящего времени механизм его не установлен и продолжает обсуждаться в литературе. Для решения проблемы необходимо детально знать электронное строение нового класса сверхпроводников, которое сейчас интенсивно исследуется и теоретически и экспериментально. Известно, что специфика электронного строения любого твердого тела проявляется не только в структуре заполненных, но и свободных электронных состояний выше уровня Ферми  $E_F$ . Признанным методом ее исследования считается метод обратной фотоэлектронной эмиссии (ФЭЭ). Однако он не позволяет в общем случае получать сведения о локальной плотности свободных состояний в случае соединений, когда она неодинакова у атомов разных элементов, из которых состоит вещество. Такой возможностью, в частности, обладает ионизационная спектроскопия, с помощью которой изучают процессы возбуждения остовных электронов атомов [1, 2]. Наиболее распространен вариант этого метода „на отражение”, но целенаправленных исследований ВТСП материалов с его помощью не проводилось. Имеются лишь данные по возбуждению электронов с достаточно „мелких” атомных уровней, полученные в работах, в которых основное внимание уделялось характеристическим потерям энергии, возникающим при возбуждении валентных электронов [3–9]. В настоящей работе для *Y*-керамики детально изучены процессы возбуждения остовных электронов в диапазоне потерь энергии 70–200 эВ, в котором находятся энергии связи ряда остовных электронов атомов *Ba*, *Cu* и *Y*.

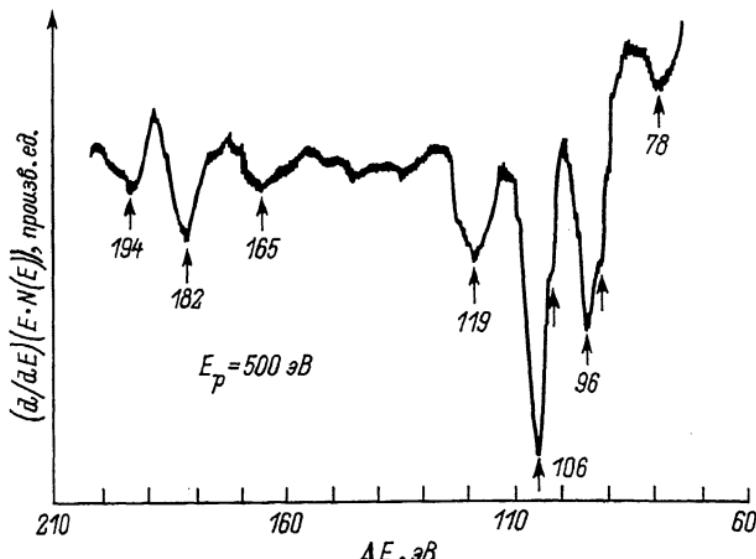


Рис. 1. Спектр ионизационных потерь энергии  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ .

Измерения выполнены в диапазоне энергии первичных электронов  $E_p=0.25\text{--}1$  кэВ. Угол падения первичного пучка составлял  $45^\circ$ . Регистрация спектров вторичных электронов производилась в дифференциальной форме  $d(N(E)/E)/dE$ . Поверхность образца очищалась скрайбированием *in situ*. Более подробно техника эксперимента описана в [10, 11].

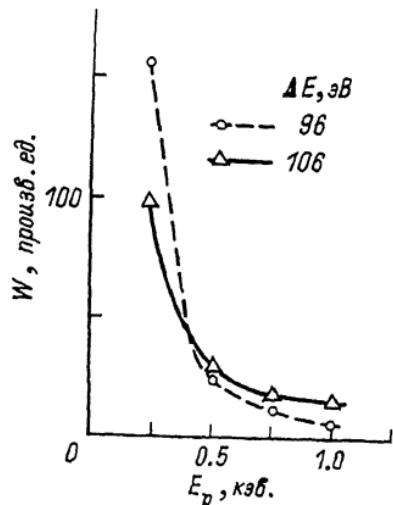
Типичный ионизационный спектр  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  в исследованном диапазоне потерь энергии, воспроизведимо наблюдавшийся после многократных скрайбирований поверхности образца и снятый при угле вылета отраженных электронов  $23^\circ$  от нормали к поверхности (угол рассеяния равен  $158^\circ$ ), показан на рис. 1. На нем четко видна серия ионизационных линий (ИЛ). Их энергетическое положение  $\Delta E = E_i + \varepsilon$  определяется энергией связи  $E_i$  возбуждаемых основных электронов (которая в твердом теле отсчитывается от  $E_F$ ) и энергией  $\varepsilon$  конечного состояния, в которое переходит электрон, также измеряемой от  $E$ . При этом вблизи порога возбуждения  $E_i \gg \varepsilon$ , на чем и основана идентификация элементного состава поверхности методом ионизационной спектроскопии.

Самые интенсивные ИЛ спектра (рис. 1) в настоящей работе наблюдались при 96 и 106 эВ. Близость энергетического положения первой из них к энергиям связи  $4d_{5/2}$ - и  $4d_{3/2}$ -электронов Ba в  $Y$ -керамике (87.5 и 90 эВ [12]) позволяет объяснить природу этой линии возбуждением данного дублета, который в нашем случае лишь едва разрешался (перегиб на кривой в области  $\Delta E=92\text{--}93$  эВ). Следует отметить, что полученное значение  $\Delta E$  превосходит  $E_i$   $4d$ -электронов Ba на  $\sim 6$  эВ. Для объяснения этого различия учтем локальную природу электронных переходов с внутренних уровней атомов в твердом теле и допустим, что локальная плотность свободных состояний у атомов Ba вблизи

Рис. 2. Зависимость вероятностей ионизационных потерь энергии  $\Delta E = 96$  и 106 эВ от энергии первичных электронов.

$E_f$  мала и имеется максимум плотности этих состояний при  $\epsilon \approx 6$  эВ. Такое предположение в целом подтверждается результатами теоретического расчета зонной структуры  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  [13]. Кроме того, согласно данным [14, 15], полученным методом обратной ФЭЭ, в  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  существует максимум плотности свободных состояний в диапазоне энергий 6–8 эВ. Таким образом, мы считаем, что ИЛ при 96 эВ связана с переходами  $4d$ -электронов Ва в максимум локальной плотности незанятых состояний этих же атомов. Из работы [13], однако, вытекает, что в данной области  $\epsilon$  свободные состояния обладают  $s$ - и  $d$ -симметрией и, следовательно, переход в них  $4d$ -электронов запрещен дипольными правилами отбора. В ряде работ тем не менее (например, [16]) показано, что при электронном возбуждении эти правила могут нарушаться и тогда интенсивность ИЛ уменьшается с ростом энергии  $E_p$ , возбуждающих электронов гораздо быстрее, чем для переходов с выполнением дипольного правила отбора. Мы измерили такие энергетические зависимости для двух ионизационных потерь энергии 96 и 106 эВ и они представлены на рис. 2. Видно, что падение интенсивности для  $E=96$  эВ действительно происходит существенно быстрее, чем для второй потери, которая соответствует переходу с выполнением правил отбора. Мы связываем ее также с возбуждением  $4d$ -электронов Ва, но в более высокоэнергетический максимум локальной плотности состояний при 15 эВ. Указание на его существование имеется в работах [15, 17, 18], где наблюдали сильный максимум фотопоглощения в  $Y$ -керамике в области  $h\nu \approx 105$  эВ, являющийся результатом локального оптически разрешенного перехода  $4d$ -электронов Ва в свободные  $4f$ -подобные состояния. То, что данный переход является разрешенным, объясняет значительную интенсивность рассматриваемой ИЛ и более слабое ее изменение с ростом  $E_p$  по сравнению со случаем  $\Delta E = 96$  эВ (рис. 2).

Из [18] также следует значительное оптическое поглощение в области  $h\nu \approx 120$  эВ, что интерпретируется авторами как результат возбуждения в акте фотопоглощения двух электронов с  $4d$ - и 5-уровней Ва в  $5d$ -состояния этих атомов. Данная линия в спектре фотопоглощения обладает при этом интенсивностью, сопоставимой с интенсивностью линии при 105 эВ. Поэтому и в нашем случае следует ожидать, что этот канал возбуждения будет



вносить существенный вклад в потерю  $\Delta E=119$  эВ. Вместе с тем, положение данной линии достаточно хорошо совпадает с энергией связи 3  $s$ -электронов  $Cu$  [19], а также с аналогичной ИЛ в спектре металлической меди [1]. В последнем случае, однако, наряду с рассматриваемой ИЛ, в спектре имеется заметно более сильная, превосходящая ее по интенсивности в 3–5 раз линия при 78 эВ, связанная с возбуждениями 3р-электронов  $Cu$ . В наших опытах эта линия также наблюдалась, но ее интенсивность была существенно меньше интенсивности ИЛ при 119 эВ (рис. 1). Между тем, в  $Y$ -керамике, в отличие от чистой  $Cu$ , часть 3d-состояний свободна и расположена выше  $E_F$  [13], так что электронные переходы с 3p-уровня  $Cu$  должны были бы протекать с большей вероятностью, чем в  $Cu$  (где в этой области  $\varepsilon$  конечными состояниями являются 4s-состояния с существенно меньшей плотностью), а отношение интенсивностей ИЛ  $I_{78}/I_{119}$  – быть выше, чем в  $Cu$ . Поэтому полученное нами соотношение  $I_{78}/I_{119}$  говорит в пользу того, что потеря  $\Delta E=119$  эВ в основном связана с переходами в атомах Ba. Если предположить, что значение  $I_{78}/I_{119}$  при возбуждении 3р-электронов в нашем случае близко к наблюдаемому в чистой  $Cu$ , то из измеренной нами интенсивности ИЛ при 78 эВ следует, что вклад, вносимый процессами возбуждения 3р-электронов  $Cu$  в потерю при 119 эВ, не превосходит 5–10 %.

С локальными переходами в атомах Ba связан и наблюдавшийся нами дублет при  $\Delta E=182$  и 194 эВ, значения которого на 5 эВ превосходят энергии связи 4p<sub>3/2</sub>-и 4p<sub>1/2</sub>-электронов Ba в  $Y$ -керамике (учитывая сдвиг 4d-остового уровня Ba в керамике по сравнению с металлическим Ba [12, 19]). В этом случае 4p-электроны переходят в 5d или 6s-состояния атомов Ba в область максимума их локальной плотности состояний, переходы являются оптически разрешенными, что, по-видимому, и объясняет значительную интенсивность этих ИЛ.

Последняя из обнаруженных потерь, наблюданная при  $E=165$  эВ, превосходит примерно на 5 эВ значения  $\Delta E$ , связанные с возбуждением 3d-электронов в металлическом  $Y$  и  $Y_2O_3$ , для которых они практически совпадают [20] и близки к энергии связи 3d-электронов в иттрии [19]. Имеются, кроме того, теоретические расчеты [13], согласно которым в  $Y$  существует максимум локальной плотности свободных состояний при  $\varepsilon \sim 5$  эВ, а вблизи  $E$  плотность состояний очень низкая. Все эти данные хорошо согласуются между собой, если допустить, что возбуждаемые 3d-электроны  $Y$  переходят в указанный выше максимум состояний при  $\varepsilon \sim 5$  эВ. Так как по [13] он формируется 4- и 5-состояниями, переходы  $3d \rightarrow 4d$  или  $3d \rightarrow 5s$  не разрешены дипольными правилами отбора, что, наряду с другими факторами, объясняет малую интенсивность данной ИЛ иттрия. Заметим, что как эта ИЛ  $Y$ , так и рассмотренные уже ИЛ Ba, являются достаточно „широкими“ и имеют заметные перегибы на низкоэнергетических склонах линий, отстоящие примерно на 5 эВ от соответствующих

минимумов кривой. Возможно, что эти перегибы обусловлены порогами возбуждения оставных электронов в свободные состояния вблизи  $E_F$ , где их плотность мала.

Таким образом, в настоящей работе методом ионизационной спектроскопии исследована структура локальной плотности незанятых электронных состояний для  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  в диапазоне энергии до  $\sim 20$  эВ выше уровня Ферми.

## Список литературы

- [1] Коваль И.Ф., Лысенко В.Н., Мельник П.В., Находкин Н.Г. Атлас ионизационных спектров. Киев: Высшая школа, 1989. 232 с.
- [2] Grunes L.A., Ritsko J.J. // Phys. Rev. 1983. V. B28. P. 3439.
- [3] Chang Y., Oneillion M. et al. // Solid State Commun. 1987. V. 63. P. 717.
- [4] Ando A., Saiki K., Uenek K., Komata A. // Jap. J. Appl. Phys. 1988. V. 27. P. L301.
- [5] Киреев И.В., Михеева М.Н., Назин В.Г., Свищев В.Г. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 48. С. 639; // ЖЭТФ. 1989. Т. 95. С. 2060.
- [6] Batzalrotti A., De Cresenzi M. et al. // Solid State Commun. 1988. V. 68. P. 381.
- [7] Ramsey M.G., Netzer F.P., Mather J.A.D // Phys. Rev. 1989. V. B39. P. 732.
- [8] Бакулин Е.А., Корсуков В.Е. и др. // ФТТ. 1989. Т. 31. С. 235.
- [9] Гелахова С.Г., Гражулис В.А., Ионов А.М. и др. // Поверхность. 1989. № 5. С. 72.
- [10] Гомоюнова М.В., Григорьев А.К., Пронин И.И., Роднянский А.Е. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. № 23. С. 65.
- [11] Пронин И.И., Гомоюнова М.В., Бернацкий Д.П., Заславский С.Л. // ПТЭ. 1982. № 1. С. 175.
- [12] Ford W.K., Chen C.I. et al. // Phys. Rev. 1988. V. B37. P. 7924.
- [13] Richert B.A., Allen R.E. // Phys. Rev. 1988. V. B37. P. 7869.
- [14] Yamoff J.A., Clarke D.R. et al. // Phys. Rev. V. B36. P. 3967.
- [15] Wagener T.J., Gao Y. et al. // Phys. Rev. V. B36. P. 3899.
- [16] Strasser G., Rosina G. et al. // J. Phys. F: Met. Phys. 1983. V. 15. P. 739.
- [17] Mard D., J. van Elp et al. // Phys. Rev. 1988. V. B37. P. 5136.

- [18] Rosenberg R.A., Wen C.R. // Phys. Rev. 1989. V. B39. P. 6630.
- [19] Зигбан К., Норлинг К. и др. Электронная спектроскопия. М.: Мир, 1971. 493 с.
- [20] Solomon J.S., Grant J.T. et al. // J. Vac. Sci. Technol. 1985. V. A3. N 2. P. 373.

Поступило в Редакцию  
2 февраля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 11

12 июня 1990 г.

07

© 1990

## ЧАСТОТНЫЙ ОПТИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЛАЗЕР НА АИГ : Nd<sup>3+</sup>

Л.М. Б а л я с н ы й, М.А. Г р о з н о в,  
Б.С. Г у б а н о в, А.В. З о р я,  
В.С. М ы л ь н и к о в, Б.П. Р е г е л ь м а н,  
И.В. О с и н, С.В. С у р е н с к и й

За последние годы появился ряд работ, посвященных использованию светоуправляемых пространственно-временных модуляторов света (ПВМС) в качестве модовых селекторов импульсных лазеров [1, 2].

Настоящая работа является продолжением этих исследований, при этом нами впервые изучена оптическая неоднородность ПВМС типа металл-диэлектрик-полупроводник-жидкий кристалл (МДП-ЖК) [3], которые использовались в качестве внутрирезонаторных светоуправляемых зеркал импульсных лазеров, и показана возможность создания на основе МДП-ЖК модуляторов частотного (до 20 Гц) оптически управляемого лазера на АИГ : Nd<sup>3+</sup> ( $\lambda = 1.06 \text{ мкм}$ ,  $T = 100 \text{ мкс}$ ).

На рис. 1 изображен резонатор, содержащий активный элемент, поляризатор, два сферических зеркала, два плоских зеркала, расположенные в фокальной плоскости сферических зеркал. Резонатор представляет собой оптическую систему, проецирующую каждую точку зеркала I в единственную точку зеркала VI и наоборот. Отличие от аналогичной схемы, указанной в работе [2], состоит в том, что вместо двух элементов (глухого зеркала и ПВМС) использовался один, объединяющий их в едином узле – оптически управляемом зеркале (ОУЗ). Оптически-управляемое зеркало представляет собой многослойную структуру (МДП-ЖК модулятор на S-эффекте); прозрачные электроды ( $In_2O_3$ )<sub>-1.8</sub>; ориентант-поливиниловый спирт (ПВС)-2.4; нематический жидкий кристалл – 9; тef-